



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

методы измерения входных сопротивлений ГОСТ 19438.16—77

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
МОСКВВ

Редактор В. Н. Шалаева Технический редактор Э. В. Митяй Корректор Г. И. Чуйко

Сдано в наб. 17.08.84 Подп. в печ. 22.02.85 0.75 п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,61 уч.-выд. л. Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордева «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопреснейский пер., д. 3. Ввлынюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4135

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

Методы измерения входных сопротивлений

Low-power vacuum valves. Methods for measurement of input resistance FOCT 19438.16-77*

> Взамен ГОСТ 10048—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 сентября 1977 г. № 2256 срок введении установлен

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 06.12.83 № 5708 срок действия продлен с 01.01.79 до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преспедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на усилительные и генераторные лампы мощностью, рассенваемой анодом, до 25 Вт и устанавливает следующие методы измерения входных сопротивлений:

метод отношения напряжений;

метод изменения ширины резонансной кривой.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ РС 1070—67 в части резонансных методов измерений и публикации МЭК 151—3 в части, касающейся основных технических требований к измерительным установкам и условиям измерений.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Установки, предназначенные для измерения входных сопротивлений, а также общие правила измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 19438.0—80.

 1.2. Измерения должны производиться в условиях и режимах, установленных в стандартах на лампы конкретных типов (далее—

стандартах) **.

1.3. Под входным сопротивлением испытываемой лампы понимается сопротивление участка эквивалентной электрической цепи, состоящей из резистора и конденсатора, соединенных параллельно.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

^{**} Здесь и далее при отсутствии стандартов на лампы конкретных типов нормы и требования указывают в нормативно-технической документации.

Переиздание (январь 1985. г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 3—84).

1.4. Общим принципом измерения методами, устанавливаемыми настоящим стандартом, является паралдельное подключение входного участка испытываемой лампы (междуэлектродного промежутка управляющая сетка – катод) к измерительному колебательному контуру, вызывающее уменьшение амплитуды колебаний этого контура в зависимости от испытываемой лампы.

Определение входного сопротивления испытываемой лампы складывается из измерения параметров, характеризующих влияние этого сопротивления на амплитуду напряжения колебательно-

го контура или ширину его резонансной кривой.

1.5. Входное сопротивление должно измеряться на частотах,

выбираемых из следующего ряда: 50, 100; 200 МГп.

1.6. Подключение испытываемой лампы к измерительной установке должно осуществляться так, чтобы длины внешних участков ее выводов, начиная от баллона (цоколя) и до контактов измерительной панели установки, находились в пределах:

(3±0,5) мм — для ламп с штыревыми выводами;

(5±0.5) мм — для ламп с гибкими выводами, если в стандар-

тах не указаны другие требования.

Лампу, у которой управляющий электрод имеет несколько выводов, подключают к измерительному колебательному контуру с помощью вывода с меньшим порядковым номером, а остальные выводы соединяют с этим выводом у измерительной панели установки наиболее короткими проводниками.

Пример выполнения конструкции и монтажа измерительной па-

нели установки приведен в справочном приложении.

 1.7. Измерение должно производиться в специальном экране или без экрана, что устанавливается в стандартах. Конструкция специального экрана должна соответствовать ГОСТ 19438.2—74.

1.8. Измерение должно производиться в нормальных климати-

ческих условиях по ГОСТ 20.57.406-81.

 Измерительные установки должны подвергаться ведомственной поверке по ГОСТ 8.002—71.

2. МЕТОД ОТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

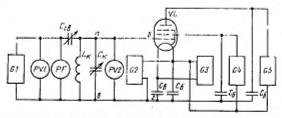
2.1. Принцип и условия измерений

2.1.1. Определение входного сопротивления ламп R_{вх} данным методом осуществляется измерением относительного ослабления напряжения резонансных колебаний в контуре при подключении к его емкости входной цепи лампы и расчетом численного значения входного сопротивления на основе измеренных напряжений до и после подключения лампы.

2.1.2. На входной участок испытываемой лампы необходимо подавать напряжение синусондальной формы, не приводящее к изменению постоянной составляющей ее тока анода более чем на 1%. Изменение тока анода более чем на 1% устанавливается в стандартах.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Электрическая функциональная схема измерительной установки должна соответствовать указанной на черт. 1 или 2. На черт. 1 в качестве примера приведена схема тетрода с непосредственным накалом и конденсатором связи, а также блокировочными конденсаторами, соединенными между собой для работы с универсальными, не зависящими от цоколевки ламп, измерительными панелями.



G/—генератор напряжения; PVI, PV2—вольтметры переменяюго тока; PF—измеритель частоты; $C_{g,w}$ -конденсатор сиязи; L_{u} —катушка нидуктивности контура; C_{χ} —конденсатор контура; G2, G3, G4, G5-кеточники питавия; VL—непытуемая лампа; C_{g} —блокировочный конденсатор

Черт. 1

На черт. 2 в качестве примера приведена схема пентода с подогревным катодом и делителем на индуктивностях, а также блокировочными конденсаторами, соединенными между собой для работы с индивидуальными к каждому типу лампы измерительными панелями.

2.2.2. Генератор напряжения G₁ должен обеспечивать создание сигналов синусоидальной формы с частотой колебания, установленной в стандартах согласно ряду по п. 1.5. Допускаемое отклонение частоты от номинального значения должно быть в пределах ±5%. При отклонении частоты более чем на 1% в результат измерения вводится поправка в соответствии с п. 2.4.1. Относительные изменения напряжения и частоты генератора в течение 10 мин должны удовлетворять условиям:

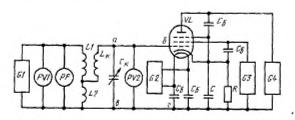
a)
$$\delta U \leq 1\%$$
; 6) 15 $Q \cdot \delta f \leq 1$, (1)

где δU и δf — относительные изменения напряжения и частоты; Q — добротность измерительного колебательного контура, наибольшее значение которой должно быть не более 300.

Допускается при измерениях использовать генератор напряжения, у которого сигнал частоты промодулирован по амплитуде. В этом случае условие (1a) относится к сигналу модуляции.

Генератор может совмещать функции приборов PV1 (п. 2.2.3)

PF (n. 2.2.4).



GJ—генератор навряжевия; PVI, PV2—вольтметры деременного токатумика индуктивности LI, L2—катумика индуктивности; L_R —
катумика индуктивности ковтуры; C_R —ковдемстор ковтуры; G2, G3, G4—неточники питаник; VL—испытуемся лампа; C_6 —баскировочный ковдейсатор; C—комдемсатор цени витоматического смещеная; R—резистор зетоматического смещения

Черт. 2

- 2.2.3. Вольтметры переменного тока PV1, PV2, предназначенные для работы в диапазоне частот согласно п. 2.2.2, должны обеспечивать стабильность своих показаний в течение 10 мин и иметь шкалы метки или иные устройства, позволяющие фиксировать изменения напряжения до 1%.
- Измеритель частоты PF должен работать в диапазоне частот согласно п. 2.2.2 с погрешностью измерения, удовлетворяющей условию (16).
- 2.2.5. Конденсатор связи $C_{\rm cn}$ должен иметь сопротивление на частоте измерения, превышающее сопротивление испытываемой лампы не менее чем в 10 раз.
 - 2.2.1-2.2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 2.2.6. Делитель на индуктивностях L_1 и L_2 предназначен для передачи напряжения от генератора к измерительному колебательному контуру. Ток, протекающий через катушки индуктивности L_1 и L_2 , должен превышать максимальный ток $L_{\rm R}$ не менее чем в 10 раз.
- 2.2.7. Сопротивление катушки индуктивности $L_{\rm K}$ на частоте измерения должно составлять не более 1% минимально допустимого входного сопротивления испытываемой лампы, а добротность измерительного колебательного контура $L_{\rm R}C_{\rm R}$ должна быть не менее 200 при емкости конденсатора $C_{\rm R}$, позволяющей компенсиро-

вать входную емкость этой лампы. При частоте измерения 100 и 200 МГц добротность измерительного колебательного контура должна быть не менее 100 и 50, соответственно.

2.2.8. Сопротивление конденсаторов C_6 и C на частоте измерения должно быть не более 1 Ом, а их резонансная (собственная) частота с учетом влияния паразитной индуктивности — не

ниже частоты измерения.

2.2.9. Для уменьшения влияния паразитной индуктивности монтаж схемы измерительной установки на участках a-b и b-c должен предусматривать наименьшее расстояние между этими точками и применение шин вместо проводов.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Перед установкой лампы в измерительную панель определяют эквивалентное сопротивление измерительного колебательного контура $R_{\rm B}$ или его добротность $Q_{\rm K}$.

2.3.2. Определение сопротивления R_{κ} методом отношения напряжений производится с использованием контрольных образцов резисторов R_0 , аттестованных ведомственной метрологической службой.

2.3.3. Определение сопротивления R_н

2.3.3.1. При неизменном напряжении генератора G1 определяют по формуле

$$R_{\rm K} = R_0 \left(\frac{U_{\rm K}}{U_0} - 1 \right) , \qquad (2)$$

где $U_{\rm R}$ — напряжение колебательного контура, измеренное PV2 до подключения R_0 ;

 U_0 — то же, после подключения R_0 .

2.3.3.2. При неизменном напряжении колебательного контура $L_{\kappa}C_{\kappa}$ определяют по формуле

$$R_{K} = R_{0} \left(\frac{U_{0}}{U_{K}} - 1 \right) , \qquad (3)$$

где $U_{\rm H}$ — напряжение генератора, измеренное PVI до подключения R_0 :

 U_0 — то же, после подключения R_0 .

 2.3.3.3. При использовании одного из вольтметров переменного тока PVI или PV2, проградуированного в значениях добротности, определяют по формуле

$$R_{\kappa} = R_0 \left(\frac{Q_{\kappa}}{Q_{\omega}} - 1 \right) , \qquad (4)$$

где Q_{κ} — добротность колебательного контура до подключения R_0 ;

 Q_0 — то же, после подключения R_0 .

 При неизменных напряжениях генератора G1 и колебательного контура $L_{\kappa}C_{\kappa}$, а также применении проградуированного в абсолютных или относительных значениях емкости конденсатора связи $C_{\scriptscriptstyle \mathrm{CB}}$ сопротивление $R_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$ определяют по формуле

$$R_{\mathsf{R}} = R_0 \left(\frac{C_{\mathsf{CD}_0}}{C_{\mathsf{CB}_0}} - 1 \right) , \qquad (5)$$

где C_{cs_0} — емкость конденсатора связи до подключения R_0 ; C_{cs_0} — то же, после подключения R_0 .

2.3.4. После определения эквивалентного сопротивления контура устанавливают испытываемую лампу и подают на ее электроды напряжения, кроме управляющего, для осуществления не менее трехминутного прогрева.

 От генератора GI подают напряжение на измерительный колебательный контур. Изменяя емкость C_{κ} , производят настройку контура в резонанс и проверяют выполнение условия п. 2.1.2.

2.3.6. Входное сопротивление испытываемой лампы определя-

ют согласно одной из следующих формул:

$$R_{\text{BX}} = \frac{R_{\text{N}}}{U_{\text{N}}}; \qquad (6)$$

$$R_{sx} = \frac{R_s}{U_{sx}}; \qquad (7)$$

$$R_{sx} = \frac{R_s}{Q_{sx}} - 1 \quad ; \tag{8}$$

$$R_{\text{SX}} = \frac{R_{\text{H}}}{\frac{Q_{\text{M}}}{Q_{\text{DX}}} - 1} ; \qquad (8)$$

$$R_{\text{SX}} = \frac{R_{\text{H}}}{\frac{C_{\text{CSI}}}{C_{\text{CSI}}} - 1} , \qquad (9)$$

где вх — индекс, обозначающий, что результат измерения указан после подключения испытываемой лампы;

к, св. — то же, до подключения и определяемый по п. 2.3.3.

Условия применений формул (6)—(9) полностью совпадают с условиями применений формул (2)—(5), соответственно.

2.3.3.1—2.3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.7. Если конденсатор измерительного колебательного контура С проградуирован в значениях емкости, то вместо формулы (8) можно применить следующую формулу

$$R_{\rm BX} = \frac{159 \ Q_{\rm 0X}}{I_{\rm B}C_{\rm B} \left(1 - \frac{Q_{\rm BX}}{Q_{\rm X}}\right)} \ , \tag{10}$$

где Rax — входное сопротивление, кОм;

 $f_{\rm H}$ — частота генератора, МГц; $C_{\rm K}$ — емкость контура, пФ.

2.4. Обработка результатов и показатели точ-

пости измерения

2.4.1. В случае применения генератора напряжения G1, частота колебаний которого f_r отличается от заданной согласно п. 2.2.2 более чем на $\pm 1\%$, результат измерения $R_{\text{вх.нум}}$ должен приводиться к заданной частоте fo по формуле

$$R_{\text{BX}} = R_{\text{BX}.ISSM} \cdot \left(\frac{f_e}{f_0} \right)^2. \tag{11}$$

2.4.2. Погрешность измерения определяется по формуле

$$\delta_{0,H} = \sqrt{(2\delta f_E)^2 + (\delta L_B)^2 + (\delta S_E)^2 + (\delta R_O)^2 + [\delta_{HB}(R_E)]^2 + [\delta_{HB}(R_{EX})]^2}$$
 (12)

где $\delta f_{\rm H}$ — погрешность за счет неточности установки частоты у генератора напряжения;

 $\delta L_{\rm B}$ — погрешность за счет неточности места присоединения вывода катода к измерительной панели;

δS_н — погрешность за счет неточности установки электрического режима испытываемой лампы, приводящего к отклонению от заданного значения крутизны;

 δR_0 — погрешность определения сопротивления контрольного образца резистора Ro или Севі (формулы (5) и (9)) и Ск (формула (10));

 $\delta_{\rm HS}(R_{\rm B})$ — погрешность за счет неточности измерения отношений напряжений и нестабильности напряжения гене-

ратора при измерении Rн; $\delta_{mn}(R_{nx})$ — погрешность за счет неточности измерения отношений напряжений и нестабильности напряжения генератора при измерении Явх.

Погрешность измерения при Р=0,95 должна быть в пределах

 $\pm 10\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ РЕЗОНАНСНОЯ КРИВОЯ

3.1. Принцип и условия измерения

3.1.1. Определение входного сопротивления испытываемой лампы данным методом осуществляется путем измерения интервала частот резонансной кривой напряжения на уровне 0,7 до подключения лампы и после подключения.

Преимуществом метода является возможность исключения определения сопротивления R_н при наличии паспортных данных на индуктивность или емкость колебательного контура. Кроме того, значительно снижаются требования к классу точности вольтметров переменного тока PVI, PV2 (черт. 1, 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.1.2. Условия измерения — в соответствии с п. 2.1.2.

3.2. Аппаратура

З.2.1. Электрическая функциональная схема измерительной установки и входящие в нее приборы и узлы должны соответствовать требованиям п. 2.2.

3.3. Подготовка и проведение измерений

- 3.3.1. Для определения входного сопротивления испытываемой лампы данным методом необходимо иметь данные о индуктивности или емкости колебательного контура, подтвержденные ведомственной или государственной метрологической аттестацией. При отсутствии таких данных необходимо предварительно определить эквивалентное сопротивление контура R_R методом, изложенным в пп. 2.3.3 и 3.3.2.
- 3.3.2. Определение сопротивления $R_{\rm H}$ данным методом на основе использования контрольного образца сопротивления R_0 производится в соответствии с формулой

$$R_{\rm R} = R_0 \left(\frac{\Delta f_0}{\Delta f_{\rm H}} - 1 \right) , \qquad (13)$$

где $\Delta f_{\rm H}$ — ширина резонансной кривой на уровне 0,7, измеренная до подключения сопротивления R_0 ;

 Δf_0 — то же, после подключения R_0 .

Измерение интервалов частот $\Delta f_{\scriptscriptstyle H}$ и $\Delta f_{\scriptscriptstyle 0}$ можно производить, ис-

пользуя любой из следующих способов:

а) изменяя частоту генератора напряжения GI с помощью показаний вольтметра переменного тока PVI, добиваются уменьшения значения напряжения колебательного контура $L_{\rm R}C_{\rm R}$ в 1,41 раза;

6) изменяя напряжение генератора GI по шкале прибора PV2, устанавливают заранее выбранное в соответствии с п. 2.1.2 значение напряжения. С помощью емкости связи $C_{\rm cs}$ добиваются увеличения напряжения сигнала колебательного контура $L_{\rm h}C_{\rm h}$ в 1,41 раза и, изменяя частоту генератора напряжения GI, устанавливают стрелку прибора PV2 в первоначальное положение. Интервал частоты Δf определяется как разность между первоначальной и измененной частотой генератора GI.

3.3.3. Входное сопротивление испытываемой лампы определяют после измерения одним из способов п. 3.3.2 ширины резонансной кривой колебательного контура $\Delta f_{\rm R}$ и $\Delta f_{\rm BX}$ (с подключенной

лампой) по одной из следующих формул:

$$R_{sx} = \frac{f_{s \cdot Q}}{\Delta f_{sx} - \Delta f_{s}}; \qquad (14)$$

$$R_{BX} = \frac{R_R}{\frac{\Delta f_{BX}}{A f_C} - 1},$$
 (15)

где р — характеристическое сопротивление измерительного колебательного контура, равное

$$\rho = 2\pi f_E L_E$$
 или $\rho = \frac{1}{2\pi f_E C_E}$.

3.3.4. Погрешность измерения определяется по формуле

$$\delta_{p,\kappa} = \sqrt{2\left(1 + \frac{R_{n_{\kappa}}}{R_{B}}\right)^{2} \cdot (\delta E)^{2} + (\delta R_{0})^{2} + (\delta S_{E})^{2} + (\delta L_{B})^{2}},$$
 (16)

где δE — погрешность за счет нестабильности напряжения генератора.

Другие погрешности приведены в п. 2.4.2.

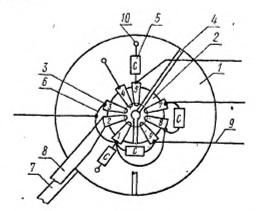
Погрешность измерения при P=0.95 должна быть в пределах $\pm 6\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ И МОНТАЖА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

 Конструкция и монтаж измерительной панели зависят от ее назначения: для конкретного типа ламп, универсальные для работы с подгруппой или группой электронных ламп.

В качестве примера на чертеже приведена монтажная схема измерительной панели, соответствующей черт. 2 настоящего стандарта, для девятиштырьковой лампы. Панель имеет следующие вывода: I и 3- катод; 2- управляющий электрод (1-я сетка); 4 и 5- подогреватель; 6- свободный; 7- анод; 8-3-я сетка: 9 — 2-я сетка.



-проводящяя завемляющая плата; 2—ламповая панель; 3—лепесток ламповой панеля; 4—вкрая между электроца-ми; 5—конденсатор; 5—монтажный проводиях; 7 и 8— шины; 9—проводиях к источнику питания; 10—пайка

Панель смонтирована на токопроводящей плате с защитими экраном. Диаметр платы и данные экрана должны соответствовать ГОСТ 19438.2-74.

3. Присоединение измерительного контура к панели должно осуществляться с помощью парадлельных ленточных шин 7 и 8.

4. При монтаже цепей источников питания должны соблюдаться требования к монтажу высокочастотной радиоаппаратуры (развязывающие дроссели, размещаемые в непосредственной близости от панели, скрутки и т. д.).